



【字体: 大 中 小】

高档数控机床与基础制造装备国家科技重大专项2015年度计划通过三部门综合平衡

日期: 2014年10月28日 来源: 科技部

2014年9月22日,科技部会同发展改革委、财政部召开会议,对高档数控机床与基础制造装备国家科技重大专项(以下简称“数控机床专项”)2015年度计划进行综合平衡。科技部重大专项办公室许倬主任主持会议,科技部重大专项办、高新司,发展改革委高技术产业司,财政部教科文司,数控机床专项实施管理办公室有关领导、专职技术责任人等有关同志参加了会议。

会上,数控机床专项实施管理办公室常务副主任王卫明介绍了数控机床专项进展情况和取得的成果以及2015年度计划编制情况。数控机床专项2015年度计划重点支持高档数控机床在航空航天和汽车等高端领域的应用,重点支持示范工程,突出前期高档数控机床主机、国产数控系统、功能部件等研究成果的配套应用验证。会议讨论认为,总体符合实施方案中提出的研究内容,原则同意数控机床专项2015年度计划总体任务部署。

会议要求数控机床专项继续加强战略研究,进一步聚焦专项总体目标,聚焦重点任务,聚焦攻克关键核心技术,将有限的资金用于科技攻关上,聚焦应用示范单位,聚焦应用示范装备,充分发挥企业的主体作用,提升企业自主创新能力,推动数控机床专项总体目标的实现。

工信部装备司副司长、数控机床专项办常务副主任王卫明表示数控机床专项实施管理办公室将按照会议要求,组织相关单位认真完善专项年度计划,抓紧推动后续工作。

打印本页

关闭窗口



版权所有: 中华人民共和国科学技术部

地址: 北京市复兴路乙15号 | 邮编: 100862 | 地理位置图 | 京ICP备05022684 | 网站标识码bm0600001